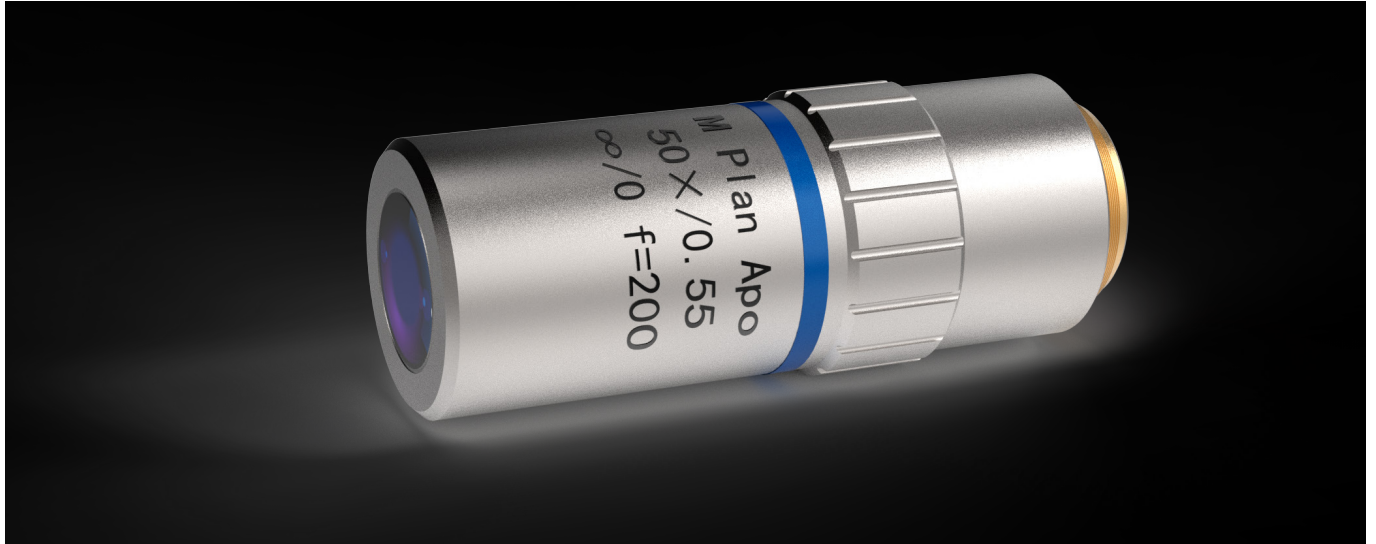


50× M Plan Apo VIS远场校正显微物镜 690035

GA VIS无限远校正显微物镜，是联合光科推出光学性能更为优异的显微物镜，有多种倍率可以选择。

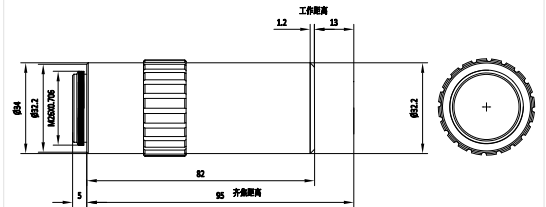
全部采用无限远校正和平场复消色差技术，确保了图像在不同波长下的色彩一致性和清晰度；同时能确保图像的边缘视场像差得到显著提高，成像更加清晰、平整。

该系列可以广泛应用在教育科研，明场工业检测。



No	项目	规格
1	视场数	24mm
2	焦距	4mm
3	放大倍率	50×
4	接口	M26×0.706
5	工作距离	34mm
6	数值孔径NA	0.55
7	齐焦距离	95mm
8	分辨能力	0.5μm
9	景深	0.9μm
10	镜头尺寸	Φ34×L 87mm
11	重量	298g
12	工作温度	-5℃~+45℃
13	工作波长	400-700nm

尺寸图



透过率曲线

